

東京工業大学 理学院 特任助教公募

公募人員：特任助教 1名

所属：理学院 化学系

研究分野等：金属錯体の電気化学的触媒反応

プロジェクト：「低濃度 CO₂ の直接電解還元を目指した有機金属錯体触媒の開発」に参画していただきます。

概要：低濃度 CO₂ を直接電解還元できる金属錯体触媒の開発研究に、石谷治教授と共に熱意を持って取り組んでいただける方を求めます。金属錯体・有機金属の合成もしくは電気化学触媒に関する研究経験を持ち、上記研究に意欲的に打ち込んでいただける方を希望します。また、このプロジェクトに関する研究指導等、学生の教育にも積極的に関わっていただきます。

任期：契約は単年度ごとの年俸制、給与は本学規定によります。実績により本プロジェクトの終了時（2022年3月31日の予定）まで更新可。

資格：博士の学位を有するか、取得する見込の方。

応募締切：2020年3月12日（必着）

着任時期：2020年4月1日以降できるだけ早い時期

勤務地：大岡山キャンパス（東京都目黒区）

待遇：勤務時間、休日、給与などは、国立大学法人東京工業大学の就業規則および給与規定に基づき、採用候補者の経験・研究実績を踏まえて決定。

社会保険等：厚生年金，共済（短期），雇用保険，労災保険

提出書類：

- (1) 履歴書（写真添付．学歴，職歴，学位，受賞，連絡先メールアドレスを含む）
- (2) 業績リスト（学位論文，学術論文誌論文，査読付き国際会議論文，著書，解説・総説，招待講演，主な学会活動，特許，これまで参画したプロジェクト，その他，に分類）
- (3) 主要論文別刷（3編以内（著書を含む），コピーで可）
- (4) 現在までの研究の概要（A4版3枚以内）、身につけている実験のスキル（例えば合成技術、分析手法等）に関する情報を含めること。
- (5) 着任後の研究と教育に関する抱負（A4版1枚以内）
- (6) 参考意見を伺うことのできる方2名の氏名・所属・連絡先

提出書類の印刷体とその pdf ファイルが書き込まれた USB メモリを、封筒に「石谷研特任助教応募書類在中」と朱書きの上、「簡易書留」または「宅配便（国際航空貨

物を含む)」で送付して下さい。なお、応募書類等は返却しません。また、応募書類に含まれる個人情報は国立大学法人東京工業大学の定めに従い、本人事選考にのみ使用し、他の目的には一切使用しません。

書類提出先：〒152-8551 東京都目黒区大岡山 2-12-1-H-58

東京工業大学 理学院 化学系事務室

問い合わせ先：〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1-NE-1

東京工業大学 理学院 化学系

石谷 治

電話：03-5734-2240 FAX:03-5734-2284

e-mail：ishitani@chem.titech.ac.jp

備考：東京工業大学では、多彩な人材を確保し、大学力・組織力を高めるため、全ての研究分野において、外国人や女性の参画する均等な機会を確保します。

その他公募に関する事項は下記ページをご参照下さい。

<http://www.hyoka.koho.titech.ac.jp/eprd/recently/koubo/koubo.php>